

1. Record Nr.	UNICAMPANIAVAN0219625
Autore	Wei, Jingsong
Titolo	Laser Heat-Mode Lithography : Principle and Methods / Jingsong Wei
Pubbl/distr/stampa	Singapore, : Springer, 2019
Titolo uniforme	Laser Heat-Mode Lithography : Principle and Methods
Descrizione fisica	xiii, 208 p. : ill. ; 24 cm
Soggetti	00A79 (77-XX) - Physics [MSC 2020] 78A60 - Lasers, masers, optical bistability, nonlinear optics [MSC 2020] 74K35 - Thin films [MSC 2020] 74A50 - Structured surfaces and interfaces, coexistent phases [MSC 2020]
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Monografia